

Judul:

From scientific instrument to industrial machine: coping with architectural stress in embedded systems

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Embedded computer systems; Microscopes

Nomor Panggil:

e20398307

Penerbitan:

[Springer,]

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)